

## 低応力MEMS真空マウンターの開発



### 受賞など

平成27年度  
次世代産業研究開発プロジェクト創成事業

### ● 支援メニュー .....

技術相談

受託研究

### 目指したもの

- ◎MEMS等の低応力を要求される真空下でのマウント
- ◎貼り付け条件の数値管理

### 課題

- パラメータの最適化（貼り付けスピード等）
- 実デバイスのダメージ評価

### 大阪技術研の支援内容

- 様々な形状、大きさのMEMSモデルの製作
- 実デバイスのダメージ計測

企業名	大宮工業株式会社
所在地	岡山県笠岡市みの越1番地
URL	<a href="https://www.okksg.co.jp/">https://www.okksg.co.jp/</a>
事業内容	精密測定機器、半導体及び液晶製造関連装置の製造・販売及び回転機器メンテナンス